





સંપદાનુંકાર્યાલય, ભારતસરકાર, का**र्पटेंट-कार्यालय,भारत**म्**सरकार**्वक دى انٹیلیکچ, அறிவுசா**पेटंट**त**प्रमाण**

The Patent Office, Government Of India Patent Certificate

पेटेंट सं. री Patent No. मनवान, Фью А G2000 6770.2 5058970.0, Фыльло Кольто, बौद्धिक संपदा चा कार्यालय, भारत सरकार.

आवेदन सं. / Application No. पति कार्यालयं, भारत सरकार

202011016943

फाइल करने की तारीख / Date of Filing

पेटेंटी / Patentee

Chitkara Innovation Incubator Foundation

جو ,அறிவுசார் சொத்து அலுவலகம், இந்திய அரசு آفس آف دی انٹیلیکچولبرابرٹیگورنم

भारत सप्रमाणित किया जाता <mark>है कि पेटेंटी को. उपरोक्त</mark> आवेदन में यथाप्रकटित APPARATUS AND METHOD FOR NON-THERMAL RADIATION-BASED STERILIZATION नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख अप्रैल 2020 के बीसवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

entitled APPARATUS AND METHOD FOR NON-THERMAL RADIATION-BASED STERILIZATION as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 20th day of April 2020 in accordance with the provisions

^{ष्ट्रकाब} अनुदान की तारीख^{्र}ः भ 31/01/2024 Date of Grant :

भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India. বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ কাৰ্যালয়, ভাৰত

संपदा कार्यालय भ Controller of Patents

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, अप्रैल 2022 के बीसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी। Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 20th day of April 2022 and on the same day

सरकार, घेंपिव मेंपडी स्ढउत, ਭਾਰਤ मतवात, ଉbହରମ ଓଅ୯୬୪.୪ b೫୬୪.୪୭୭୬.୯, ଉର୍ଥ୬୬୬୦ ୪୭୬୪୬୬, बौद्धिक संपदा चा कार्यालय, भारत सरकार, ବୌଦିକ ସମ୍ପଦ انشورانه ملكيت جو ,அறிவுசார் சொத்து அலுவலகம், இந்திய அரசு آفس آف دی انٹیلیکچولپراپرٹیگورنمنٹ آف انڈیا, बार्विपालय, बार्विप சொத்து